Лабораторная работа 11.3 Измерение контактной разности потенциалов в полупроводниках

Нехаев Александр 654гр.

15 марта 2019 г.

Содержание

1.	Введение	1
	1.1. Теоретические основы	1
	1.2. Экспериментальная установка	2
2.	Ход работы	2
3.	Вывол	3

1. Введение

Цель работы. Определяется контактная разность потенциалов (p-m)-перехода в полупроводниковом диоде по результатам измерений температурной зависимости его сопротивления.

1.1. Теоретические основы

Полупроводником n-типа называется полупроводник, в который введены доноры – атомы элементов пятой группы, создающие дополнительные «локальные» уровни. Они располагаются в запрещенной зоне вблизи дна зоны проводимости.

В полупроводник можно вводить не только донорные, но и акцепторные примеси. Это делается путем внедрения атомов третьей группы. Атомы третьей группы создают в запрещенной зоне вблизи верхнего края валентной хоны локальные уровни, которые при низких температурах оказываются пустыми. При комнатных температурах эти уровни заполняются электронами, переходящими из валентной зоны. В валентной зоне при этом возникает дырочная проводимость. Такие полупроводники называются полупроводниками *р*-типа.

Разность потенциалов ΔV в области (p-n)-перехода равна

$$e\Delta V = 2\left(\mu - \frac{1}{2}E_c\right). \tag{1}$$

Плотность электронов в зоне проводимости при обычных температурах определяется только электронами, «поставляемыми» донорными уровнями, и равна

$$n_n = Q_n \exp\left(-\frac{E_c - \mu}{k_{\rm B}T}\right). \tag{2}$$

Плотность свободных мест (дырок) в валентной зоне равна плотности электронов, перешедших под действием теплового возбуждения из валентной зоны в зону проводимости:

$$n_p = Q_p \exp\left(-\frac{\mu}{k_{\rm B}T}\right). \tag{3}$$

Сопротивление (p-n)-перехода:

$$R = \frac{V_{\text{\tiny MCT}}}{I} = \frac{k_{\text{\tiny B}}T}{e} \frac{1}{A} \exp\left(\frac{e\Delta V}{k_{\text{\tiny B}}T}\right) \tag{4}$$

Высота потенциального барьера (p-n)-перехода ΔV :

$$\Delta V = \frac{k_{\rm B}}{e} \frac{\Delta(\ln R)}{\Delta(1/T)}.$$
 (5)

1.2. Экспериментальная установка

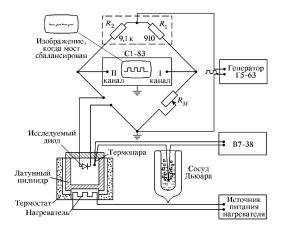


Рис. 1: Экспериментальная установка для определения контактной разности потенциалов (p-n)-перехода

Схема установки, используемой для измерения температурной зависимости контактной разности потенциалов изображена на рис. 1.

2. Ход работы

- 1) Включим в сеть 220 В генератор Г5-63, осциллограф С1-83, цифровой вольтметр В7-38. Тумблер включения нагревателя "Печь" поставим в положение "Выкл регулятор мощности "Ток печи" нагревателя в крайнее левое положение.
- 2) Установим оптимальное значение амплитуды импульсов генератора Г5-63. Установите наиболее удобное для регистрации сигнала значение частоты и длительности импульсов на выходе генератора.
- 3) Установим на осциллографе одинаковую чувствительность $0.1~{\rm mB/дел.}$ для I и II каналов усиления.
- 4) Включив электронагреватель термостата, исследуем температурную зависимость сопротивления (p-n)-перехода.
- 5) Построим зависимость $\ln{(R_g)}$ от 1/T.

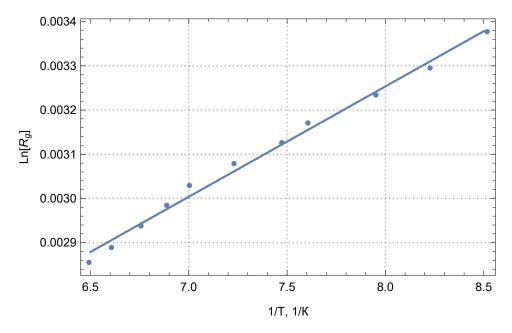


Рис. 2: Зависимость $\ln{(R_g)}$ от 1/T

6) Используя формулу

$$\Delta V = \frac{k_{\rm B}}{e} \frac{\Delta (\ln R)}{\Delta (1/T)},$$

по наклону полученной прямой $\frac{\Delta(\ln R)}{\Delta(1/T)}=2.49\cdot 10^{-4}~{\rm K}$ найдем значение контактной разности потенциалов (p-n)-перехода исследуемого диода: $\Delta V=2.15\cdot 10^{-8}~{\rm eV/e}.$

3. Вывод

В ходе работы смогли получить значение контактной разности потенциалов (p-n)-перехода исследуемого диода: $\Delta V=2.15\cdot 10^{-8}~{\rm eV/e}.$